Магнитооптическое исследование релаксации пространственного распределения магнитного поля ВТСП-полоски после включения транспортного тока

© М.Е. Гаевский*, Д.В. Шанцев*, Ю.М. Гальперин*,**, А.В. Бобыль*, Т.Х. Йохансен**, Х. Хауглин**

* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

**Физический факультет университета Осло,

0316 Осло, Норвегия

E-mail: bobyl@theory.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 28 сентября 1998 г.)

Впервые продемонстрирована эффективность использования магнитооптической методики при исследовании пространственно-временной релаксации магнитного поля $YBa_2Cu_3O_7$ -полоски после включения транспортного тока. Показано, что эволюция распределения магнитного потока хорошо описывается в рамках модифицированной модели Бина с зависящим от времени критическим током. Через 50 ms после включения тока величина критического тока исследованных образцов уменьшается на $\approx 15\%$. Тем самым доказана важность термоактивированного движения (крипа) магнитного потока в исследованном режиме. Оценена величина энергии пиннинга магнитных вихрей — $U_0 \approx 20 \, \text{kT}$.

В последнее время ряд работ был посвящен описанию пространственного распределения магнитного поля B(r) и тока j(r) сверхпроводящих образцов различной формы [1–6]. Очевидный интерес представляет также исследование релаксации этих распределений во времени, B(r, t), после изменения внешнего магнитного поля или величины пропускаемого тока [7].

В данной работе проведены комплексные пространственно-временные исследования релаксации B(r, t) после включения тока с использованием магнитооптической (MO) методики. Такой подход обладает следующими преимуществами.

1) Известно, что релаксация B(t) является логарифмической [7] и, следовательно, эксперименты необходимо проводить в широком диапазоне времен. Недостатком использования внешнего магнитного поля, существенные изменения которого достижимы только за несколько секунд, является необходимость наблюдений в течение нескольких суток для получения достоверных результатов. При использовании импульсов тока и камеры регистрации МО изображения эксперимент может охватить более широкий и более актуальный диапазон времен — от микросекунд и до нескольких часов. Заметим, что развитие этой методики может оказаться также полезным для исследования таких быстрых процессов как макроскопические скачки магнитного потока, аннигиляции вихрей и антивихрей в мейсснеровской зоне и др. [8–10].

2) Существенное проникновение магнитного потока в сверхпроводник происходит только при токах, близких к критической величине. Поскольку плотность критического тока для высококачественных ВТСП-пленок $j_c(T \ll T_c) \sim 10^7 - 10^8 \text{ A/cm}^2$, то для пропускания импульсов тока до 10 А необходимо использовать узкие полоски с шириной $\leq 100 \,\mu$ m. Это накладывает ограничение на необходимое пространственное разрешение $\leq 1-3 \,\mu$ m, вполне доступное для МО методики.

В данной работе магнитооптическим методом исследовалась временная зависимость пространственного распределения магнитного поля $YBa_2Cu_3O_7$ -полоски после включения тока с разрешениями 4 ms и 5 μ m. Данная работа стимулирована результатами нашей предыдущей работы [11], где были исследованы распределения B(r) полоски с транспортным током, близким к критическому. Оказалось, что результаты не описываются в рамках модели Бина для статического распределения магнитного потока при постоянном токе [12]. Успешное описание было достигнуто лишь путем учета термоактивированного движения (крипа) магнитного потока после включения тока, для чего использовалось компьютерное моделирование. Цель настоящей работы — поиск прямых доказательств важности крипа.

Пленки YBa₂Cu₃O₇ на подложке LaAlO₃ выращивались методом магнетронного распыления [13]. Рентгенодифракционные исследования и спектроскопия комбинационного рассеяния света показали, что кристаллографическая с-ось полученных пленок направлена перпендикулярно подложке. Пленки характеризовались высокой степенью ориентации и совершенной кристаллической структурой. Полоски размером 500 \times 100 \times 0.2 μ m³ изготавливались фотолитографическим методом. Исследования транспортных свойств образцов проводились с использованием стандартной четырехзондовой схемы. Температура перехода полосок в сверхпроводящее состояние была $T_c = 91$ K, ширина перехода составляла меньше 1 К, критическая плотность тока $j_c = 10^6 \,\text{A/cm}^2$ при T = 77 K. С помощью низкотемпературной растровой электронной микроскопии [14] была выбрана полоска с наиболее однородным распределением плотности тока ниже точки сверхпроводящего перехода.



Рис. 1. Эпюра токового импульса. Области *1–3* соответствуют различным моментам записи магнитооптического изображения.

МО методика визуализации распределения магнитного потока основана на эффекте Фарадея — вращении плоскости поляризации света магнитооптической индикаторной пленкой, помещенной непосредственно на поверхность сверхпроводника. Угол вращения растет с увеличением компоненты магнитного поля, перпендикулярной поверхности ВТСП образца. В качестве индикатора использовался железо-иттриевый гранат, легированный висмутом, с осью намагниченности, лежащей в плоскости пленки [15]. Индикаторная пленка была покрыта тонким зеркальным слоем алюминия, обеспечивающим двойное прохождение падающего света. Изображения записывались с помощью цифровой 8-битовой фотокамеры Kodak DCS420. После записи температура повышалась до 95 К, и проводилась калибровка индикаторной пленки. Для этого определялась зависимость яркости получаемого камерой изображения индикаторной пленки от интенсивности прикладываемого внешнего магнитного поля. Для исключения влияния неоднородности как индикаторной пленки, так и интенсивности света, калибровка производилась независимо в разных точках с шагом 20 µm.

Ток через образец подавался прямоугольными импульсами длительностью 50 ms, фронт и спад импульса были меньше 1 ms. Камера была синхронизована с источником тока, что позволяло производить съемку через фиксированный промежуток времени после подачи импульса тока. Регистрация изображения производилась несколько раз в течение импульса тока, что иллюстрируется на рис. 1. Время экспозиции фотокамеры равнялось 4 ms. Чтобы уменьшить расстояние между МО индикатором и ВТСП-пленкой, была выбрана пленка с наиболее ровной поверхностью. Кроме того, контактные площадки были удалены от полоски на расстояние, большее размера индикатора. Расстояние между индикатором и пленкой составляло 9 μ m. Магнитное поле, создаваемое током $I \approx 1.4$ А, в магнитооптическом индикаторе было 1-5 mT, что близко к пределу чувствительности методики. Поэтому для увеличения соотношения сигнал/шум все измерения повторялись пять раз с накоплением сигнала.

На рис. 2 показано МО изображение ВТСП-полоски, зарегистрированное в конце токового импульса с амплитудой I = 1.4 А при температуре 15 К. Светлые области соответствуют большей абсолютной величине магнитного поля. Изображение достаточно однородно вдоль мостика, что свидетельствует об отсутствии сла-



Рис. 2. Схематическое изображение $YBa_2Cu_3O_7$ -полоски с током (*a*) и ее магнитооптическое изображение (*b*) для тока 1.4 А, полученное при температуре 15 К.



Рис. 3. Профили компоненты магнитного поля, перпендикулярной поверхности образца, на высоте $9 \,\mu$ m над полоской с током 1.4 А. Кружки — экспериментальные данные, сплошная линия — результаты расчета в рамках модели Бина с параметрами $h = 9 \,\mu$ m и $I_c = 1.8$ А.

бых связей и других макродефектов. Экспериментальный профиль магнитного поля, усредненный по длине полоски и соответствующий данному МО изображению, показан на рис. 3. Магнитный поток экранируется ВТСП-образцом, в результате чего возникают максимумы поля около его краев. Левая и правая части профиля соответствуют магнитному потоку противоположного знака. В центральную часть образца магнитный поток не проникает и, как следствие, наблюдается минимум поля в центре. Минимум несколько сглажен, так как регистрация магнитного поля происходит не в плоскости сверхпроводника, а на высоте МО индикатора 9 µm.

Для количественного анализа экспериментальных данных используем модель Бина [12]. Распределение тока в тонкой полоске, рассчитанное в рамках этой модели, имеет вид [1,2]

$$\frac{J(x)}{J_c} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan\left(\sqrt{\frac{w^2 - a^2}{a^2 - x^2}}\right), & |x| < a, \\ 1, & a < |x| < w, \end{cases}$$
(1)

где $a = w\sqrt{1 - (I/I_c)^2}$, $I_c = 2wdj_c$ — критический ток, d — толщина, а w — полуширина полоски. Компонента магнитного поля, перпендикулярная плоскости пленки, на высоте h рассчитывается в соответствии с законом Био-Савара-Лапласа как

$$B(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \int_{-w}^{w} \frac{x' - x}{h^2 + (x' - x)^2} J(x') dx'.$$
 (2)

Профиль B(x), рассчитанный по этим формулам, показан на рис. 3 сплошной линией. Для расчета использованы параметры $I_c = 1.8 \text{ A}$, h = 0.18w, обеспечивающие оптимальную подгонку к экспериментальным результатам.

Перейдем теперь к изучению релаксации профиля B(x)в течение токового импульса. На рис. 4 представлен профиль величины $\Delta B(x) = |B_1(x)| - |B_3(x)|$, где $B_1(x)$ и $B_3(x)$ — профили, снятые в начале и в конце токового импульса соответственно (см. рис. 1). Видно, что наибольшее изменение величины поля происходит на краях полоски, в то же время в ее центре поле практически не изменяется. Причиной релаксации профиля является крип магнитного потока [7], в результате которого после включения тока магнитное поле все глубже проникает в образец. К сожалению, не существует аналитического решения уравнения, описывающего крип потока для тонкой полоски с током. Однако предыдущие исследования [11,16] показывают, что подобную релаксацию можно описать в рамках модели Бина с зависящим от времени значением $j_c(t)$. В данной работе мы также воспользуемся этим приближением. Сплошная линия на рис. 4 — результат расчета величины $\Delta B(x)$ по формулам (1), (2) со значениями критического тока *I_c* = 2.1 и 1.8 A, соответствующими началу и концу токового импульса. Согласие экспериментальных и расчетных зависимостей свидетельствует о крипе потока во



Рис. 4. Профиль изменения магнитного поля в течение импульса тока длительностью 50 ms $\Delta B(x) = |B_1(x)| - |B_3(x)|$, где $B_1(x)$ и $B_3(x)$ — профили, снятые в начале и в конце токового импульса соответственно. Кружки — данные эксперимента, сплошная линия — результаты расчета в рамках модели Бина с параметрами $I_c = 2.1$ и 1.8 А для начала и конца импульса соответственно.

время импульса тока. Оценка величины изменения критического тока от начала до конца импульса дает 15±5%. Используя этот результат, можно получить величину энергии пиннинга магнитных вихрей. Если предположить логарифмическую зависимость активационной энергии вихря от плотности тока [7]

$$U(j) = U_0 \ln(j_{c0}/j),$$
 (3)

то релаксация плотности тока со временем описывается степенным законом. При этом для временной зависимости критической плотности тока j_c , входящей в уравнение (1), получается выражение

$$j_c(t) \propto (t/\tau_0)^{-kT/U_0},$$
 (4)

где τ_0 — обратная частота попыток [17]. Подставляя значение $j_c(t_1)/j_c(t_2) = 1.15$, где $t_1 = 4$ ms, $t_2 = 50$ ms, получаем $U_0 \approx 20$ kT, что согласуется с известными результатами для YBa₂Cu₃O₇ [18].

Таким образом, впервые продемонстрирована эффективность использования магнитооптической методики при исследовании пространственно-временной релаксации магнитного поля УВа2Си3О7-полоски после включения транспортного тока. Наблюдаемая эволюция распределения магнитного поля во времени является прямым доказательством важности крипа при проникновении магнитного потока в ВТСП-полоску с транспортным током. Крип потока хорошо описывается модифицированной моделью Бина с зависящим от времени критическим током. Оценка показывает, что через 50 ms после включения тока эффективный критический ток, являющийся параметром модели, уменьшается на $\approx 15\%$. Это позволяет оценить энергию пиннинга магнитных вихрей — $U_0 \approx 20kT$. Планируется проведение дальнейших исследований в более широких диапазонах токов, температур и времен, которые позволят получить более детальную информацию о параметрах крипа магнитного потока.

Работа поддержана Норвежским министерством науки и Российской программой по сверхпроводимости (проекты 96071, 98031).

Список литературы

- [1] E.H. Brandt, M. Indenbom. Phys. Rev. B48, 12893 (1993).
- [2] E. Zeldov, J.R. Clem, M. McElfresh, M. Darwin. Phys. Rev. B49, 9802 (1994).
- [3] T. Shuster, H. Kuhn, E.H. Brandt, M. Indenbom, M. Kolichka, M. Konczykowski. Phys. Rev. B50, 16 684 (1994).
- [4] R.J. Wijngaarden, H.J.W. Spoelder, R. Surdeanu, R. Griessen. Phys. Rev. B54, 6742 (1996).
- [5] T.H. Johansen, M. Baziljevich, H. Bratsberg, Y. Galperin, P.E. Lindelof, Y. Shen, P. Vase. Phys. Rev. B54, 16 264 (1996).
- [6] A.A. Polyanskii, A. Gurevich, A.E. Pashitski, N.F. Heinig, R.D. Redwind, J.E. Nordman, D.C. Larbalestier. Phys. Rev. B53, 8687 (1997).

- [7] Y. Yeshurun, A.P. Malozemoff, A. Shaulov. Rev. Mod. Phys. 68, 911 (1996).
- [8] A.V. Gurevich, R.G. Mints. Rev. Mod. Phys. 59, 941 (1987).
- [9] R.G. Mints, E.H. Brandt. Phys. Rev. B54, 12421 (1996).
- [10] K.H. Müller, C. Andrikidis. Phys. Rev. B49, 1294 (1994).
- [11] M.E. Gaevski, A.V. Bobyl, D.V. Shantsev, Y.M. Galperin, T.H. Johansen, M. Baziljevich, H. Bratsberg. Phys. Rev. (1999), in press.
- [12] C.P. Bean. Phys. Rev. Lett. 8, 250 (1962).
- [13] S.F. Karmanenko, V.Y. Davydov, M.V. Belousov, R.A. Chakalov, G.O. Dzjuba, R.N. Il'in, A.B. Kozyrev, Y.V. Likholetov, K.F. Njakshev, I.T. Serenkov, O.G. Vendic. Supercond. Sci. Technol. 6, 23 (1993).
- [14] В.А. Соловьев, М.Э. Гаевский, Д.В. Шанцев, С.Г. Конников. Изв. РАН. Сер. физ. 60, 2, 32 (1996).
- [15] L.A. Dorosinskii, M.V. Indenbom, V.I. Nikitenko, Yu.A. Ossip'yan, A.A. Polyanskii, V.K. Vlasko-Vlasov. Physica C203, 149 (1992).
- [16] M. McElfresh, E. Zeldov, J.R. Clem, M. Darwin, J. Deak, L. Hou. Phys. Rev. B51, 9111 (1995).
- [17] M.V. Feigel'man, V.B. Geshkenbein, V.M. Vinokur. Phys. Rev. B43, 6263 (1991).
- [18] C.W. Hagen, R. Griessen. Phys. Rev. Lett. 62, 2857 (1989).